(54) OPTICAL SWITCH FOR MATRIX

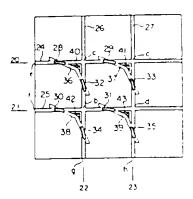
(11) 63-197923 (A) (43) 16.8 1988 (19) JP (21) Appi No 62-29565 (22) 13.2.1987

(71) NEC CORP (72) JUNICHI SHIMIZU(1)

(51) Int. Cl⁴, G02F1/31,H04B9/00,H04Q3/52

PURPOSE: To obtain a miniature monolithic integrated circuit, and also, to realize low crosstalk by providing two pieces of optical switch elements between one input terminal and one output terminal, using only one piece of light reflector. and also, forming a matrix constitution itself by an isotopic shape.

CONSTITUTION: When light beams 20, 21 are made incident on a matrix optical switch, thee beams pass through incidence use optical waveguides 24, 25 and made incident on optical witch elements 28-31. In these optical switch elements 28-31, an optical path is switched by an applied voltage O and V. A light beam whose optical path has bee switched from the incidence use optical waveguides 24, 25 to waveguides 36-39 for connecting between the optical switch elements 28-31 is brought to a total refection to some angle by light reflectors 40-43 and made incident on other optical switch elements 32-35 than the optical switch elements 28-31, the optical path is moved to emission use optical waveguides 26, 27, and the light beam is emitted as emitted light beams 22, 23. In such a way, the element length can be miniaturized, the switch is operated by a low voltage, and also, low crosstalk is realized



◎ 公開特許公報(A) 昭63-197923

会発明の名称 マトリックス光スイッチ

②特 顧 昭62-29565

❷出 願 昭62(1987)2月13日

母 明 者 清 水 淳 一 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内母 明 者 藤 原 雅 彦 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内母出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

珍代 理 人 弗理士 岩佐 義幸

明 紀 書

1. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に互いに平けなMボ(Mは自かむ) の第1群の光導波路と、これと交わる互いに平行 なN本(Nは自然数)の第2群の光導波路を設置 し、前記第1群の主番目の光導波路と第2群の; 番目の光導波路の交点を (i, j) とし (↓≤i ≤M、1≤j≤N、i, jは自然数)、交点(i, j) と交点(i, j-1) 及び交点(i, j) と 交点(i+1.j)の間にそれぞれ光スイッチェ レメントを配置し(但し、j‐1< 1、i+ 1 > Mとなる場合には、交点(i,j-1)を:番目 の導波路の端部、交点(i+1、 j)をう着目の 導波路の端部とする)、前記第1群の光導波路及 び前記第2群の光導波路とは異なる第3の光導波 路で前記2つの光スイッチエレメント間を接続し、 前記第3の導波路中に光反射器を設置したことを、 特徴とするマトリックス光スイッチ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、基板上に設置した光導波路を用いて 光波を制御する導波型の光制御デバイスに関し、 特に基朽上に複数個の光スイッチェン・シトを設 置して構成されるマトリックス光スイッチに関する。

(従来の技術)

ントを集積化できるという特値があり、比較的容易に多チャンネル光スイッチを得ることができる。 なお、導波型の光スイッチには、方向性結合型、 全反射型、Y分岐型等の方式がある。

第4図に、光スイッチエレメントとして方向性 結合器を用いた8×8のマトリックス光スイッチ の例を示す。このマトリックス光スイッチは、雑 誌「エレクトロニクス レターズ (Electronics Letters 22 (1986)816)」に記載されているもの を引用したものであり、光スイッチエレメントの 1 つを拡大して示している。この例によると案子 長は60mmと非常に大きいものになっている。

(発明が解決しようとする問題点)

光スイッチを多段に組み合わせて得られるマトリックス光スイッチにおいて、光スイッチエレメントとしてはクロストークを比較的容易に低くでき、構成が簡単で多チャッオル化し易い方向性結合型と全反射型の光スイ・チが用いられているが、両者ともエレメント長とスイッチング電圧がトレードオフの関係にある。ところが、高速のスイッ

!作用,

本発明は多チャンオル光スィッチの構成に関するもので、その作用について第1図を用いて説明する。第1図はマトリップス光スイッチの一例であるが、このマトリックス光スイッチに光を入射

チンドを行う場合は駆動回路を簡略化し、消費を 力を小さくするためにスイッキンド電圧は、できるだけ小さいことが望ましい。従って、光ススインチを発生したするときには、多くの光ススインチを光入財方向に多段に促進光スイントを光入財方向に多年キレスントを光入財方向にあためには光ルル・チェントを光入する東子長が大きくなり、多キャレスルを見いる場合には、半年体自体のもつまかには、半年体を用いる場合には、半年体自体のもつまかには、半年が対しい。

本発明の目的は、上記の従来の多チャンスルモフィッチの欠点を除き、小型かつ集積化に適した 多チャンネルのマトリックスモフィッチを提供することにある。

【問題点を解決するための手段】

本発明のマトリックス光スイッチは、基板上に 互いに平行なM本 (Mは自然数)の第1群の光雄

すると(20,21 は入射光)、入射用光導液路24,25 を通って光スイッチエレメント28,29,30,31 に入射する。この光スイッチエレメントでは印加電圧 0 と V とで光路が切り扱わる。光路が入射用の光導の路24,25 から光ス・・チェミメント間で対象 専政路36,37,38,39 に切り扱わった光は、光反射器40,41,42,43 によってある角度に全反射され前記光スイッチエレメントとは閉の光スイッチェレメント32,33,34,35 に入射し 光路が出射用光導波路26,27 に移り、出射光22 23 として出射される。

本発明においては光反射器40.41.42.43 を用いているために、従来よりも素子長の小型化が行え、また光スイッチエレイント長を大きしとれるために低電圧で動作し、さらに光スイッチエレメントを2つ使用しているために低ニロストークの多チャンネルマトリックス光スイッチが得られる。

〔実施例〕

以下:本発明の実施例について図面を参照して 詳細に説明する。

第1回は末発明によるマトリックス光スイッチ の1つの実施例である。この実施例は、本発明に 交差導破路全反射型光スイッチを用いたものであり り、 2 × 2 の光スイッチを示している。このマト リックス光スイッチは、平行なら本の第1群の人 射用光導波路24,25 と、これら入射用光導波路に 交わる互いに平行な2本の第2群の出射用光導波 路26.27 とを備えている。今、入射用光導波路24. 25と出射用光導波路26.27 の交点をa, b, c, d 入射用光導波路24,25 の端部をe, 「、出射 用光導波路26.27 の端部を8.hとする。端部6 と交点などの間に光スイッチエレメント28が、交 点』と交点ととの間に光スイッチエレメント29が、 端部「と交点りとの間に光スイッチエレメント30」 が、交点 b と交点 d との間に光メイッチエレイン ト31が配置されている。さらに、交点すと交点 b との間に光スイッチエレメント32が、交点もと端。 部まとの間に光スイッチエレメント34が、交点で と交点すどの間に光スイッチエレメント33が、交 点dと端部hとの間に光スイッチエレメント35が、

だ選されている。光スイッチエレイント28と32とは光スイッチエレイント29と33とは光スイッチエレイント29と33とは光スイッチエレイント30と34とはモスイッチエレイント30と34とはモスイッチエレメント間違波路38で接続され、光スイッチエレメント間違波路38で接続され、光スイッチエレメント間違波路39で接続されている。そして、これら光スイッチエレメント間違波路の中にそれぞれ光反射器40、41、42、43が設置されている。

第2図及び第3図は、このマトリックス光スイッチの光スイッチエレメントの製造方法を説明するための図であり、製造方法を述べつつその構造について説明する。

まず、半絶縁性 G a A s 基板11上にすべて 1: ドープで G a A s パッファ 居12 (厚み0.1 μ m), A & s. z s G a s. a s A s グラッド 居13 (1 μ m), G a A s / A & s. z s G a s. a s A S 多重量子井戸 (M Q W) ガイト 居14 (0.4 μ m), A & s. z s G a s s A S クラッド 居15 (0.5 μ m) G a A s

トップ層16 (0 1 mm) をMBE法により連続成長する。GaAs/A & e. 25 Gae. 45 A S 多重量子井戸(MQW)ガイド暦14は厚み100 A のGaAs. A & e. 25 Gae. 45 A S 層を20同期交互に積高したものである(段下では特重のためミル比は略して記す)。

次に、フォトリックラフィ法により幅10μmで入出力用の認識路と交差角 5~10°の交差パターンのマスクをエピ層側に形成し、反応性イオン・ピームエッチング法によりマスク以外のGaAsトーで幣16及びAtGaAsクラッド階15で途中で止めるように制御した。このエーチンドにより、2本の装荷型チャンネルガイド17による交差型導放路と入射用導波路及び出射用退波器が形成される。

第2回は先スペッチエレメントとしての交差型 導破路の部分を示している。

次に第3図のように光スイッチエレメントを結 が導攻路、すなわち光反射器入射側導波路44と光 反射器反射側導波路45との交点に、反応性イオン・ピームエッチング法により光反射器46を形成する。この際のエッチングはGaAsバッファ層にまで行う。このようにすると第3図のように入射側導波路44から光反射器46に入射した光はカイト層と外部空気との歴折率差 Δ n = 2.5 によって戸射角が臨界角以上の時には全反射され、出射側導波路45へ反射される。

最後に、第2図において、残い交差角の2等の 線A = A 「に沿って金によるショットキー電極18 を形成する。また、裏面にはオーミック接触電極 19を金・ゲルマニウムを用いて形成する。これら 電極18.19 は多重量子井戸暦14のヘテロ界面に垂 直に電界を印加する手段を構成する。

なおこここで光導波路形成及び光反射器形成に 用いられる反応性イオン・ビームエッチング店は、 エッチン2面の垂直性、平滑性に優れていること が知られている。

以上述べた製作プロセスはあくまでも一例であって、製造はこのプロセスに限定されない。 多重

肝されて光マイッチエレメント32にはいり。光ス

イッチェレイント28と同様に印加電圧 V のときに

全反射されて出射用導波路26に移り、出射光22と

32.33.34.35 が印加電圧 0 と V の間でスペッチン

グを行うように構成されているものとすれば、任

意の入射端から入射した光が任意の出射端からの

出射光として取り出せ、即ち2×2の光スイッチ

として動作させることができる。なわ、ここで用

いられている光スイッチエレメントとしての交差 型車波路は第2図のような構造をしており、電板

18.19 間に電圧を印加することにより、 電極間に

あるMQWカイド層14にマイナスの屋折率が誘起

されて入射光が全反射される。この時のクロスト

ークはチャンネルガイド17の交差角か5~10°と

本実施例のように基板上に光反射器を設置する

大きいため-30dB以下である。

なる。同様に、光スイッチエレイント28.29,30,31,

さに、本実施例の動作について第1図を用いて 説明する。ここでは、スイッチングを行う光の改 長としてM Q W がイド層14の吸収端(バンドギャップ波長人。=0.85μm)より長波長側を考え、 0.875μmを選んだ。入射用導波路24に入射した 光20は、光スイッチエレメント28において印加電 圧が 0 のときには光導波路24をそのまま進行し、 印加電圧がある値 V のときには全反射されて光導 波路36にエネルギーが移行し、光反射器40で全反

ことによって導致光を入射方向とは異なる方向に 反射させれば、光スイッチェレメントを光入射方 向に多段に配置する必要がなくなり、素子長が小 第3回は、光反射器を説明するための図

型化される。特にマトリックスサイズが大きくなった時(チャンネル数が大きくなった時)には、その違いは顕著である。試算によれば、8×8マトリックス光スイッチを従来の第4図のような方法で作製した場合には半遅休材料では数mmの大きさになるが、本発明を用いれば1mm以下にすることができる。

〔発明の効果〕

以上、詳細に説明したように、本発明によれば 1 つの人出力端子間に光スイッチェレメントが 2 個あるため低クロストーク化が行え、光反射器を 1 個しか用いないため低損失である。 さらにマト リックス構成自体が等方形状であるため、加工が 容易である。 したがって本発明によれば小型でモ ノリンック集積が可能でかつ低クロストークの多 チャンネル光スイッチが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明による多チャンネル光スイッチの一実施例を説明するための平面図、

第2回は、交差型導波路を説明するための図、

第3回は、光反射器を説明するための図 第4回は、従来の多チャンネル光スイッチを説明するための図である。

11.12.13.14.15.16 · · · 半導体

17・ ・・・・・・・チャンオルガイド

18.19 - ・・・・・・・ 電極

20.21 · · · · · · · · 人射光

22.23 ・・・・・ 出射光

26.27 ・・・・・・・ 出射用導波路

28,29,30,31,32,33,34,35 ・・光スイッチエレメント

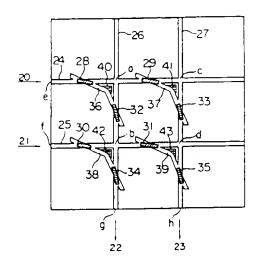
36,37,38,39 ・・・・・各代スイッチエレメ

ントを結ぶ導波路

40.41.42.43 · · · · 光反射器

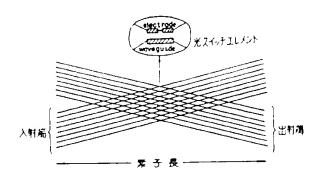
代理人 弁理士 岩 佐 養 幸

特開昭63-197923 (5)

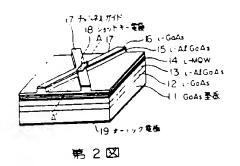


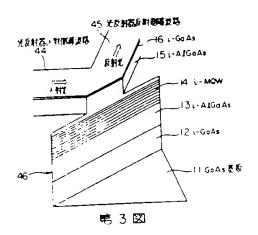
20 , 21
22 .23 出射光
24, 25
26 ,27 出射用光導波略
28,29,30,31,32,33,34,35 モスイッチエレベント
36,37,38,39
40,41,42,43

第1図



第 4 図





手統補正事

昭和63年 5月 9日

特許庁長官 👨

1. 事件の表示

昭和12年特許願第29565号

2. 発明の名称

マトロックス光スイッチ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称

日本電気株式会社

4. 代理人 〒110

居所 東京都台東区台東一丁目27番11号

佐藤第二ビル4階 電話(03)834-7893

氏名 (8664) 弁理士 岩佐 義幸 (編音)



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欗 及び図面

- 6、補正の内容
- (1) 明相書第8頁第15行目~第9頁第2行の 「まず、半絶縁性GaAs基板II・・成長する。」 を以下の様に横正する。

「まず、n*-GaAs 基板11上に、n*-GaAs バッファ暦12(厚み 0.1μm)、n*-Aℓ...s Ga...sAs クラッド暦13(1 μm)、ノンドープGaAs /Aℓ...sGa...sAs 多重量子井戸(MQW)がイド暦14(0.4μm)、ノンドープAℓ...sGa...sAs クラッド暦15(0.5μm)、ノンドープGaAs トップ暦16(0.1μm)をMBE法により連続成長する。J

- (2) 第2図を別紙図面のように補正する。
- (3) 第3図を別紙図面のように補正する。

代理人 弁理士 岩 佐 義 幸

